7/9/2 DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv. \*\*Image available\*\* 010000046 WPI Acc No: 1994-267757/199433 XRPX Acc No: N94-210959 Dicing device for semiconductor mfr. - monitors blade during dicing using camera, and automatically controls spindle movement to which blade is attached Patent Assignee: HITACHI HOKKAI SEMICONDUCTOR (HITW ); HITACHI LTD (HITA Number of Countries: 001 Number of Patents: 001 Patent Family: Kind Patent No Date Applicat No Kind Date Week JP 6196556 A 19940715 JP 92342516 19921222 199433 B Α Priority Applications (No Type Date): JP 92342516 A 19921222 Patent Details: Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes JP 6196556 A 4 H01L-021/78 Abstract (Basic): JP 6196556 A The dicing device consists of blade (1) which cuts the semiconductor wafer into two or more pellets. The blade is attached to spindle (3) using flange (2) as a holder. A sensor flash part or camera (4a) and sensor light interceptor part or camera (4b) monitor the blade from transverse direction. The output of sensor are fed to automatic control method (6). The automatic control method carries out correction in spindle movement based on signal from sensor flash part (4a). The position of wheel cover (5) to which spindle is attached and ADVANTAGE - Incorporates automatic control for spindle and cover during dicing operation. Automatically detects wear and tear in blade. Achieves perfect dicing and improves yield. Dwg.1/2 Title Terms: DICE; DEVICE; SEMICONDUCTOR; MANUFACTURE; MONITOR; BLADE; DICE ; CAMERA; AUTOMATIC; CONTROL; SPINDLE; MOVEMENT; BLADE; ATTACH Derwent Class: P64; U11 International Patent Class (Main): H01L-021/78 International Patent Class (Additional): B28D-005/00

BEST AVAILABLE COPY

File Segment: EPI; EngPI

Manual Codes (EPI/S-X): U11-C06A2

### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

#### (11)特許出願公開番号

## 特開平6-196556

(43)公開日 平成6年(1994)7月15日

(51) Int.Cl.5

識別記号

FΙ

技術表示箇所

H01L 21/78

Q 8617-4M

庁内整理番号

B 2 8 D 5/00

Z 9029-3C

#### 審査請求 未請求 請求項の数3(全 4 頁)

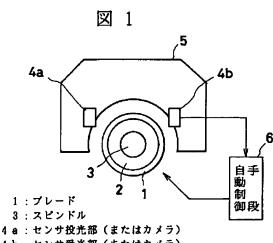
(21)出願番号	<b>特願平4-342516</b>	(71)出願人 000005108 株式会社日立製作所
(22)出願日	平成4年(1992)12月22日	東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 (71)出願人 000233594 日立北海セミコンダクタ株式会社
		北海道亀田郡七飯町字中島145番地 (72)発明者 八木澤 透 北海道亀田郡七飯町字中島145番地 日立 北海セミコンダクタ株式会社内
		(74)代理人 弁理士 筒井 大和

## (54) 【発明の名称】 ダイシング装置

### (57)【要約】

【目的】 ダイシング工程におけるブレードを監視する モニタリング手段と、該プレードが取り付けられるスピ ンドルを制御する自動制御手段とを設けることにより、 前記スピンドルの回転軸の位置補正や装置停止等を自動 制御する。

【構成】 半導体ウェハを複数個のペレットに切削する プレード1と、前記プレード1をスピンドル3に取り付 ける時にホルダとして用いられるフランジ2と、前記プ レード1を横方向から監視するセンサ投光部 (またはカ メラ) 4 a と、センサ受光部(またはカメラ) 4 b と、 前記センサ4a, 4bが設置されるホイールカパー5 と、前記センサ4 bからの出力に基づいてスピンドル3 を自動制御する自動制御手段6とから構成されるダイシ ング装置とする。



4 b:センサ受光部 (またはカメラ)

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体ウェハを複数個のペレットに切削するダイシング装置であって、前記半導体ウェハを切削するプレードを監視するモニタリング手段と、該モニタリング手段からの出力に基づいて前記プレードが取り付けられるスピンドルを制御する自動制御手段とからなることを特徴とするダイシング装置。

【請求項2】 前記モニタリング手段は、前記ブレードの機方向から該ブレードの先端部の少なくとも一部分を監視するセンサであり、該センサから発せられる光によ 10 り投・受光の検出を行うことによって前記スピンドルを自動制御することを特徴とする請求項1記載のダイシング装置。

【請求項3】 前配モニタリング手段は、前配ブレードの横方向から該プレードの先端部の少なくとも一部分を監視するカメラであり、該カメラを用いた画像処理により前記スピンドルを自動制御することを特徴とする請求項1記載のダイシング装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体製造技術におけるダイシング装置に関して、半導体ウェハを切削するプレードを常時モニタリングすることにより、該プレードが取り付けられるスピンドルを自動制御する技術に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体ウェハを複数個のペレット に分割するダイシング工程は、該半導体ウェハを切削す るためのプレードにダイヤモンドなどの硬質の成分を含 んだ材料が使用されている。

【0003】しかし、前記半導体ウェハを切削する量が増えれば、いかなる硬質のプレードを使用した場合でも該プレードの先端部の摩耗は避けられないため、切削作業前に設定された切削量には至らずに切り残しが発生し、一工程終了後に切削量を再度確認して、必要であれば切削工程を繰り返し実施していた。

【0004】また、ダイシング工程中に前記プレードが 破損する場合もあるが、前記プレードの破損を検出する 装置の公知例として、次のようなプレード破損検出装置 が挙げられる。

【0005】すなわち、このブレード破損検出装置は、ブレードの回転軸方向からブレード面に垂直にスポット光を投光し、前記プレードが破損した場合には装置のセンサ受光部が前記スポット光を検知し、ダイシング装置が非常停止するシステムよりなるものである。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ところが、前述した技術においては、切削ライン数に応じてプレード先端部の 摩耗も激しくなり、必然的にプレードの切り残し量も増大する。 【0007】このため、作業前に設定した切削量を削ろうとすると、作業途中で前記ブレードが取り付けられたスピンドルの回転軸の位置を補正しなければならないという問題点があった。

【0008】また、前記公知例として挙げたプレード破損検出装置において、スリット入りのプレードを使用した場合、ブレードが破損をしていない状態でも、前記装置はプレード破損というような誤検出をするという問題点があった。

7 【0009】本発明の目的は、ダイシング工程において、半導体ウェハを切削するブレードを監視するモニタリング手段と、該ブレードが取り付けられるスピンドルを制御する自動制御手段を設けることにより、前配スピンドルの回転軸の位置補正や装置の非常停止等を自動制御するダイシング装置を提供することにある。

【0010】本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろう。

[0011]

② 【課題を解決するための手段】本願において開示される 発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、 以下のとおりである。

【0012】すなわち、半導体ウェハを切削するプレードを監視するモニタリング手段と、該モニタリング手段からの出力に基づいてスピンドルを制御する自動制御手段が設けられることにより、スピンドルの回転軸の位置補正や装置停止を自動で制御するダイシング装置である。

【0013】また、スリット入りプレードを使用した場 の 合にもプレード破損と認識してしまうような誤検出がな くなり、プレード破損等のトラブルを正確に検出するこ とができる。

[0014]

【作用】前記した手段によれば、ブレードを監視するモニタリング手段と、前記プレードが取り付けられるスピンドルを制御する自動制御手段が設けられたため、前記ブレード装着後のプレード上下方向のセットアップ量の自動設定やプレードの破損検出、さらにプレードの縦・横方向のプレ検出や片摩耗検出、およびプレードの縦横40 摩耗検出等が自動制御され、ダイシング工程全体の効率を向上させることが可能となる。

[0015]

【実施例】図1は本発明の一実施例であるダイシング装置を示す要部正面図であり、図2は本発明による装置に設けられるセンサ(またはカメラ)が、ブレードの先端部を検出した状態を示す図である。

【0016】本実施例によるダイシング装置の構成を説明すると、図1において1はダイヤモンド等の硬質の材料で作られ、図示しない被切削物の半導体ウェハを複数50個のペレットに分割するために切削するブレード、2は

プレード1をスピンドル3に取り付ける時にホルダとし て用いられるフランジ、4 a はブレード1の先端部を常 時監視するために光を発するセンサ投光部(またはカメ ラ)、4bは光を受けるセンサ受光部(またはカメ ラ)、5は前記センサ(またはカメラ) 4 a, 4 bが設 置されるホイールカバーである。

【0017】また、6はセンサ(またはカメラ)4bか らの出力に基づいてスピンドル3を制御する自動制御手 段である。

【0018】本発明では図示しないスリット入りプレー 10 ドを確実に検出するために、センサ (またはカメラ) 4 a, 4 b の向きがプレード1 の回転方向と平行に設置さ れている。つまり、前配ホイールカパー5上でプレード 1を見渡せる上方(または下方)の左右方向に投光と受 光のセンサ4a, 4bが取り付けられており、前記セン サ4a、4bはプレード1の先端部の状態を側面から監 視している。

【0019】尚、半導体ウェハを切削する際に切削水を 使用しているが、センサ4aから発せられるレーザ光の 光路に前記切削水が入り込む量を減じるために光路を図 20 示しないエアーカーテン(空気の流れにより形成した 壁) でクリアにし、センサ4 bの受光精度を高めても良

【0020】ここで、センサ4aから発せられる図示し ないレーザ光(またはカメラ)の主な作用について説明 する.

【0021】前記レーザ光(またはカメラ)はプレード 1の状態を常時監視しており、検出されたプレード1の 状態は予め装置内に記憶された基本データと同時進行で 比較されていく。以下に該レーザ光の主な作用(出力信 30 号の内容) を列挙する。

【0022】(1). 前記プレード外径が摩耗した時の スピンドル高さの補正。

【0023】(2). 前記プレード交換時および電源投 入時のスピンドル高さの自動設定。

【0024】(3). 前記プレード破損時および片摩耗 時、ぶれ発生時のプレード交換要求。

【0025】(4). 前記スピンドル熱膨張時の自動オ フセット。

について説明する。

【0027】本発明によるダイシング装置制御部には、 プレード1の側面状態の画像を予め記憶させておくか、 またはプレード1の厚さ・巾等のデータの初期値を記憶 させておく。

【0028】ダイシング装置は電源を入れられると、図 示しない各駆動軸がリセット動作を行い、プレード1が 監視されている状態であることを認識し、前記プレード 1の高さ方向や半径方向の位置を自動セットする。

【0029】また、電源投入後、様々な環境変化により 50 要部正面図である。

前記プレード1の位置は少しずつ変化するが、センサ4 a. 4 b が同時進行で該プレード1の位置を検出するた め、該プレード1の位置は補正され続ける。

【0030】さらに、ダイシング作業が始まると、前配 プレード1の先端部には摩耗や破損あるいは、ぶれ等が 発生するため、センサ4a, 4bが前記プレード1の変 化を認識し、本体制御部に信号を発することにより装置 本体は図示しない制御プログラムにより制御され、上記 (1)~(4)の作用に対応する動作を行う。

【0031】以上、本発明者によってなされた発明を実 施例に基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施例 に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲 で種々変更可能であることは言うまでもない。

【0032】例えば、本発明において用いられるセンサ は、ホイルカバーだけでなく装置のあらゆる場所(架台 等)に装着可能であり、ホイルカバーが無い場合、また はホイルカバーが透明な場合、あるいはホイルカバーが 透視できる場合は、ホイルカバーまたはその他の障害物 より、外側からプレードを監視する。

【0033】また、本実施例では切削中でもプレードの 不具合を検出できるが、切削前にプレード破損や摩耗の 前点検として使用し、異常がないときに切削工程に進む ようにしても良い。

[0034]

【発明の効果】本願において開示される発明のうち、代 表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、 下記のとおりである。

【0035】(1). ダイシング工程において、半導体 ウェハを切削するプレードを監視するモニタリング手段 と、該モニタリング手段からの出力に基づいてスピンド ルを制御する自動制御手段とを設けることにより、スピ ンドルの回転軸の位置補正やトラブル時の装置停止等を 自動制御することが可能となる。

【0036】(2). ダイシング工程において、ブレー ド装着後のプレードの上下方向のセットアップ量自動設 定、プレードの破損検出、プレードの縦横方向のぶれ検 出、プレードの片摩耗・縦横摩耗検出とその補正等を自 動制御することが可能となる。

【0037】(3)、本ダイシング装置はプレードの状 【0026】次に、本発明によるダイシング装置制御部 40 態を正しく管理できるため、スリット入りプレードの使 用が可能となる。

> 【0038】(4)、本ダイシング装置はプレードの状 態を正しく管理できるため、ペレット選別時の歩留りを 向上させることが可能となる。

> 【0039】(5). 本ダイシング装置はスピンドルを 自動制御できるため、ダイシング工程全体の効率を向上 させることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例であるダイシング装置を示す

特開平6-196556

5

【図2】本発明によるダイシング装置に設けられるセン サ (またはカメラ) が、プレードの先端部を検出した状 態を示す図である。

【符号の説明】

- 1 プレード
- 2 フランジ

3 スピンドル

(4)

4 a センサ投光部 (またはカメラ)

6

4 b センサ受光部 (またはカメラ)

5 ホイールカパー

6 自動制御手段

【図1】

【図2】

図 1 4Ь 1:プレード 8:スピンドル

4 a : センサ投充部(またはカメラ) 4 b:センサ受光部(またはカメラ) 図 2

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:				
	☐ BLACK BORDERS			
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES			
	☐ FADED TEXT OR DRAWING			
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING			
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES			
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS			
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS			
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT			
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY			

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.